

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

E NDD et al
October 27, 2003
BSKB, LLP
703-205-8000
1982-0205P
2062

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日
Date of Application: 2002年12月26日

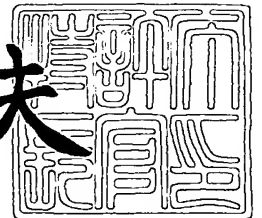
出願番号
Application Number: 特願2002-376855
[ST. 10/C]: [JP 2002-376855]

出願人
Applicant(s): 富士写真フイルム株式会社

2003年 9月11日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今井康夫



出証番号 出証特2003-3074890



【書類名】 特許願

【整理番号】 FSP-04628

【提出日】 平成14年12月26日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 B41J 2/44

【発明者】

 【住所又は居所】 静岡県富士宮市大中里 2 0 0 番地 富士写真フイルム株式会社内

 【氏名】 遠藤 恵介

【発明者】

 【住所又は居所】 静岡県富士宮市大中里 2 0 0 番地 富士写真フイルム株式会社内

 【氏名】 西田 弘幸

【特許出願人】

 【識別番号】 000005201

 【氏名又は名称】 富士写真フイルム株式会社

【代理人】

 【識別番号】 100079049

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 中島 淳

 【電話番号】 03-3357-5171

【選任した代理人】

 【識別番号】 100084995

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 加藤 和詳

 【電話番号】 03-3357-5171

【選任した代理人】

【識別番号】 100085279

【弁理士】

【氏名又は名称】 西元 勝一

【電話番号】 03-3357-5171

【選任した代理人】

【識別番号】 100099025

【弁理士】

【氏名又は名称】 福田 浩志

【電話番号】 03-3357-5171

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 006839

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9800120

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 レーザーマーキング方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 感光材料を搬送しながらレーザー発振手段によって発振させたレーザー光を照射して形成したドットの配列によって、前記感光材料上に文字や記号ないし文字や記号等を連続させた文字列等のマーキングパターンを形成するレーザーマーキング方法であって、

前記感光材料への前記レーザー光の照射に先立って前記レーザー発振手段によるレーザー光の発振を開始し、

該レーザー発振手段の発振出力が安定した後に、

偏向手段によって前記マーキングパターンに応じて前記レーザー光を偏向しながら前記感光材料へ照射することにより感光材料上に前記マーキングパターンを形成する、

ことを特徴とするレーザーマーキング方法。

【請求項 2】 感光材料を搬送しながらレーザー発振手段によって発振したレーザー光を照射して形成したドット配列によって、前記感光材料上に文字や記号ないし文字や記号等を連続させた文字列等のマーキングパターンを形成するレーザーマーキング方法であって、

前記レーザー発振手段によるレーザー光の発振を開始した後、

所定のタイミングで前記感光材料の搬送を開始し、

偏向手段によって前記マーキングパターンに応じて前記レーザー光を偏向しながら前記感光材料へレーザー光を照射して感光材料に前記マーキングパターンを形成する、

ことを特徴とするレーザーマーキング方法。

【請求項 3】 前記感光材料の搬送を開始するタイミングが、前記レーザー発振手段によって発振したレーザー光の出力が安定するまでの時間であることを特徴とする請求項 2 に記載のレーザーマーキング方法。

【請求項 4】 前記感光材料の搬送を開始するタイミングが、前記感光材料

の所定位置が前記レーザー光の照射位置に達する前に、前記レーザー発振手段によって発振したレーザー光の出力が安定する時間であることを特徴とする請求項 2 に記載のレーザーマーキング方法。

【請求項 5】 前記感光材料の搬送を開始するタイミングが、前記レーザー発振手段の出力変化に基づいて予め設定している時間であることを特徴とする請求項 2 から請求項 4 の何れか 1 項に記載のレーザーマーキング方法。

【請求項 6】 前記感光材料の搬送を開始するタイミングを前記レーザー発振手段によって発振したレーザー光を検出して、該検出結果に基づいて判断することを特徴とする請求項 2 に記載のレーザーマーキング方法。

【請求項 7】 前記感光材料の搬送を停止してから所定時間経過した後に、前記レーザー発振手段による前記レーザー光の発振停止を行うことを特徴とする請求項 1 から請求項 6 の何れか 1 項に記載のレーザーマーキング方法。

【発明の詳細な説明】

【0 0 0 1】

【発明の属する技術分野】

本発明は、感光材料にレーザー光を照射して、感光材料上に文字や記号等のマーキングパターンを形成するレーザーマーキング方法に関する。

【0 0 0 2】

【従来の技術】

医療用 X レイフィルムなどの感光材料では、エッジ部分にメーカー名や品種、ロット等を識別可能となるように文字等を記録している。このような X レイフィルムなどの感光材料への文字や記号等を記録するときに、感光材料にレーザー光（レーザービーム）を照射して、感光材料の表面に熱かぶりや変形を生じさせることによりドットを形成し、このドット配列によって文字や記号等のマーキングパターンを形成するマーキング技術が知られている。

【0 0 0 3】

例えば、図 1 4（A）及び図 1 4（B）に示す如き X レイフィルム 9 0 では、レーザービームが照射されることにより、このレーザービームのエネルギーによって乳剤層に溶融、蒸散が生じる。この過程で膨張する乳剤層 9 2 の内部に多数

の微小な気泡が生じ、ドットが形成される。

【0004】

図14 (A) に示すように、視認性の高いドット94では、乳剤層92内に生じる多数の気泡によって表面が突状（凸状）となると共に、多数の微細な気泡間の境界膜で光の乱反射が助長され、ドット94の内外とで反射光量が大きく変化することに高くなる。

【0005】

このようなドット配列によって文字や記号を形成するときには、ドット径やドット間隔を適切に設定することが必要であるが、個々のドットに対する高い視認性、すなわち、ドット94に高い仕上り品質が要求される。

【0006】

このとき、例えば、レーザービームによって必要以上に乳剤層92にエネルギーを与えると、図14 (B) に示すように、乳剤層16が熔融して開口し、支持体であるベース層96が露出したドット98が形成されてしまう。

【0007】

このようなドット98では、乳剤層92の光透過率が高いXレイフィルム90などでは、乳剤層92と露出したベース層96の識別が困難となるために視認できなくなる。すなわち、ドット98の視認性は極めて低いものとなってしまう、このドット98が含まれるドット配列によって形成された文字や記号等の視認性もきわめて低くなる。

【0008】

したがって、レーザービームを用いてXレイフィルムに視認性の高いドット（ドット94）を形成するときには、Xレイフィルムへのレーザービームの照射時間を適正に制御して、レーザービームのエネルギーによってXレイフィルムに適正な変形を生じさせるようにしている。

【0009】

このようにして個々のドットの視認性を高めることにより、ドット配列によって形成するマーキングパターンの視認性向上を図ることができる。

【0010】

ところで、レーザー光を発振するレーザー発振管では、駆動開始直後の出力ピークが高く、駆動を継続することにより徐々に出力が低下し、所定時間が経過することにより安定化して定常出力状態となる。

【0011】

このようなレーザー発振管を用いてドット配列による文字や、複数の文字を連続的に記録したマーキングパターンを形成すると、マーキング開始直後に形成したドットやこのドットの配列によって形成した文字の視認性が極めて低くなってしまう。すなわち、出力ピークが高い状態で感光材料にレーザービームを照射すると、乳剤層の熔融、蒸散が進行してベース層が露出してしまう。

【0012】

レーザービームを用いてマーキングを行うときに、レーザー発振管の駆動開始直後に生じる出力ピークの影響を防止する方法として、レーザー発振管をパルス駆動してマーキングを行うときに、シャッターを閉じた状態でレーザー発振管の駆動を開始し、この後に、シャッターを開いた状態で、実際のパルス駆動によるマーキングを行うことが提案されている（例えば、特許文献1参照。）。

【0013】

これにより、レーザー発振管の駆動開始直後に生じる出力ピークの影響を受けることなく、レーザービームを用いたマーキングが可能となるようにしている。

【0014】

【特許文献1】

特開2000-52069号公報

【0015】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、レーザー発振管を連続してパルス駆動したときには、駆動開始直後に出力ピークが生じると共に、各駆動パルスによる駆動時にも、最初に出力のピークが現われて、定常状態の出力へ向けて徐々に出力が低下する。

【0016】

すなわち、一つの文字ないし文字列を形成するときに、レーザー発振管を連続駆動したときには、図15（A）に示すように、レーザービームの出力は、駆動

開始直後が極めて高く、時間経過と共に徐々に低下して定常状態で安定する。これに対して、レーザー発振管をパルス駆動したときには、図15(B)に示すように、各パルスにより駆動されたレーザー発振管の出力ピークは、徐々に低くなるが、各パルスによる駆動時においても、出力変化が生じ、出力は駆動開始直後が最も高く、また、出力が急激に低下する。

【0017】

このような、レーザー発振管から射出されるレーザービームの出力変化は、感光材料にドットを形成するときに、レーザービームのエネルギーが一部に集中してしまうことがある。

【0018】

これにより、例えば、例えばドットの中心部などに乳剤層の溶融、蒸散の進行を生じさせて、ベース層を露出させてしまったり、ドットの変形やドット径の縮小などを生じさせてしまう。このようなドットが形成されたときにも、ドットやドット配列によって形成する文字や記号などの視認性が低下してしまうという問題がある。

【0019】

本発明は上記事実を鑑みてなされたものであり、レーザー発振管等のレーザー発振手段の出力変化にかかわらず、感光材料に高品質で視認性の高いドット及びドット配列によるマーキングパターンを形成可能とするレーザーマーキング方法を提案することを目的とする。

【0020】

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するための請求項1に係る発明は、感光材料を搬送しながらレーザー発振手段によって発振させたレーザー光を照射して形成したドットの配列によって、前記感光材料上に文字や記号ないし文字や記号等を連続させた文字列等のマーキングパターンを形成するレーザーマーキング方法であって、前記感光材料への前記レーザー光の照射に先立って前記レーザー発振手段によるレーザー光の発振を開始し、該レーザー発振手段の発振出力が安定した後に、偏向手段によって前記マーキングパターンに応じて前記レーザー光を偏向しながら前記感光

材料へ照射することにより感光材料上に前記マーキングパターンを形成する、ことを特徴とする。

【 0 0 2 1 】

この発明によれば、感光材料へレーザー光を照射してドットを形成するのに先立って、レーザー発振手段を駆動してレーザー光の発振を開始し、レーザー発振手段の発振出力が安定した状態でレーザー光を感光材料へ照射する。

【 0 0 2 2 】

このときに、偏向手段によってレーザー光を偏向することにより、感光材料にマーキングパターンに応じたドットを形成する。

【 0 0 2 3 】

これにより、マーキングパターンを形成する個々のドットを均一な品質で感光材料に記録することができるので、感光材料に視認性の高いマーキングパターンを形成することができる。なお、レーザー発振手段によるレーザー光の発振を開始してから発振出力が安定するまでは、感光材料上にレーザー光を照射せずに、装置の内や外などの予め設定している一定部分、例えばダンパ等へ照射するものであれば良い。

【 0 0 2 4 】

また、請求項 2 に係る発明は、感光材料を搬送しながらレーザー発振手段によって発振したレーザー光を照射して形成したドット配列によって、前記感光材料上に文字や記号ないし文字や記号等を連続させた文字列等のマーキングパターンを形成するレーザーマーキング方法であって、前記レーザー発振手段によるレーザー光の発振を開始した後、所定のタイミングで前記感光材料の搬送を開始し、偏向手段によって前記マーキングパターンに応じて前記レーザー光を偏向しながら前記感光材料へレーザー光を照射して感光材料に前記マーキングパターンを形成する、ことを特徴とする。

【 0 0 2 5 】

この発明によれば、レーザー発振手段によるレーザー光の発振を開始した後、感光材料の搬送を開始する。これにより、レーザー発振手段の発振出力が安定している状態で、レーザー光を感光材料に照射してドットを形成することができる

ので、感光材料に視認性の高いマーキングパターンを形成することができる。

【 0 0 2 6 】

このような発明では、前記感光材料の搬送を開始するタイミングが、前記レーザー発振手段によって発振したレーザー光の出力が安定するまでの時間とすることができる。

【 0 0 2 7 】

また、本発明では、前記感光材料の搬送を開始するタイミングが、前記感光材料の所定位置が前記レーザー光の照射位置に達する前に、前記レーザー発振手段によって発振したレーザー光の出力が安定する時間とすることができ、これらの何れによっても、レーザー光を感光材料へ照射するときには、レーザー発振手段の発振出力が安定した状態とすることができる。

【 0 0 2 8 】

また、本発明では、前記感光材料の搬送を開始するタイミングが、前記レーザー発振手段の出力変化に基づいて予め設定している時間であってもよく、また、前記感光材料の搬送を開始するタイミングを前記レーザー発振手段によって発振したレーザー光を検出して、該検出結果に基づいて判断してもよい。

【 0 0 2 9 】

さらに、本発明は、前記感光材料の搬送を停止してから所定時間経過した後に、前記レーザー発振手段による前記レーザー光の発振停止を行うことを特徴とする。

【 0 0 3 0 】

この発明によれば、例えば、感光材料の搬送を停止したときに、この停止時間が比較的短いときには、レーザー発振手段の発振を継続させる。

【 0 0 3 1 】

これにより、短時間の中断であれば、感光材料の搬送を開始することにより、感光材料へのマーキングが可能となるので、生産効率を低下させてしまうのを防止することができる。

【 0 0 3 2 】

【発明の実施の形態】

以下、図面を参照しながら本発明の実施の形態を説明する。図 1 には、本実施の形態に適用したマーキング装置 1 0 の概略構成を示している。

【0 0 3 3】

このマーキング装置 1 0 は、ロール状に巻き取られた X レイフィルム 1 2 を搬送する過程で、その表面にレーザービーム L B を照射して、ドットないしドット配列を形成することにより、X レイフィルム 1 2 に文字や記号ないし複数の文字や記号等による文字列等のマーキングパターンを形成する。

【0 0 3 4】

本実施の形態に感光材料として適用した X レイフィルム 1 2 は、医療用の熱現像感光材料であり、図 2 (A) に示すように、P E T (ポリエチレンテレフタレート) 等を用いた支持体であるベース層 1 4 と、このベース層 1 4 の少なくとも一方の面に乳剤を塗布して形成した乳剤層 1 6 と、を含む多層状となっている。

【0 0 3 5】

図 1 に示すように、マーキング装置 1 0 で処理される X レイフィルム 1 2 は、例えば乳剤層 1 6 が外向きとなるように巻芯 1 8 に層状に巻き取られたロール 2 0 として装填される。

【0 0 3 6】

マーキング装置 1 0 には、このロール 2 0 の装填位置近傍に小ロール 2 2、2 4 が対で配置されており、ロール 2 0 から引出された X レイフィルム 1 2 は、まず、小ロール 2 2 に巻き掛けられる。

【0 0 3 7】

この小ロール 2 2、2 4 の間には、サクシヨンドラム 2 6 が設けられており、小ロール 2 2、2 4 及びサクシヨンドラム 2 6 によって略 U 字状の搬送路が形成されており、X レイフィルム 1 2 は、小ロール 2 2、2 4 の間で乳剤層 1 6 側が外向きとなるようにサクシヨンドラム 2 6 の外周面に巻き掛けられる。

【0 0 3 8】

サクシヨンドラム 2 6 は、外周面に多数の小孔（図示省略）が形成されており、これらの小孔に負圧が供給されることにより、外周面に巻き掛けた X レイフィルム 1 2 を吸着保持する。また、マーキング装置 1 0 では、一例として、サクシ

ョンドラム 24 が図示しない付勢手段の付勢力で、図 1 の紙面上方側へ移動するようになっており、これにより、マーキング装置 10 では、Xレイフィルム 12 に一定のテンションを付与するようにしている。

【0039】

マーキング装置 10 では、このサクシヨンドラム 26 が図示しない駆動手段の駆動力によって所定の回転速度で回転駆動するようになっている。

【0040】

これにより、Xレイフィルム 12 は、サクシヨンドラム 26 の回転速度に応じたライン速度でロール 20 から引出されながら搬送されて、小ロール 24 から送り出される。

【0041】

小ロール 24 の近傍には、パスロール 28 が設けられており、Xレイフィルム 12 は、このパスロール 28 に巻き掛けられることにより、搬送方向が上方へ向けて転換される。

【0042】

パスロール 28 の上方には、プリントロール 30 が設けられ、Xレイフィルム 12 は、プリントロール 30 に巻き掛けられることにより、水平方向へ向けられる。このとき、Xレイフィルム 12 に所定のテンションが付与されていることにより、Xレイフィルム 12 は、乳剤層 16 側が外向きとなるようにプリントロール 30 の周面に緊密に巻付けられる。

【0043】

マーキング装置 10 には、プリントロール 30 の水平方向側にパスロール 32 が設けられ、このパスロール 32 の下方に反転ロール 34 が設けられている。

【0044】

プリントロール 30 に巻き掛けられて送り出される Xレイフィルム 12 は、パスロール 32 に巻き掛けられることにより下方へ向けて方向転換され、さらに、反転ロール 34 に巻き掛けられた後に、巻芯 36 に巻付けられる。このときに、例えばロール 20 と同様に乳剤層 16 側が外向きとなるように巻芯 36 に巻き付けられる。

【0045】

一方、マーキング装置10には、作動を制御する巻取り制御装置38が設けられており、この巻取り制御装置38が、図示しない駆動源を制御して、サクシヨンドラム26及び巻芯36等を回転駆動する。

【0046】

これにより、ロール20から引出されたXレイフィルム12は、プリントロール30に巻き掛けられた後に、巻芯36に達することにより、巻芯36に層状に巻き取られる。

【0047】

また、サクシヨンドラム26には、図示しないロータリーエンコーダが設けられており、ロータリーエンコーダの回転軸がサクシヨンドラム26と一体で回転して、サクシヨンドラム26の回転角に応じたパルス信号を出力する。巻取り制御装置38では、このパルス信号を計測することにより、Xレイフィルム12の搬送速度及び搬送長の検出が可能となっている。

【0048】

一方、マーキング装置10には、マーキングヘッド40及び、マーキングヘッド40の作動を制御するレーザー制御装置42が設けられている。

【0049】

レーザー制御装置42には、前記したロータリーエンコーダからサクシヨンドラム26の回転に応じたパルス信号が入力されるようになっており、レーザー制御装置42では、このパルス信号に基づいてXレイフィルム12の搬送速度及び搬送長を監視しながらマーキングヘッド40の作動を制御する。

【0050】

図1及び図3に示すように、マーキングヘッド40内には、レーザー発振手段として設けられたレーザー発振管44及び、ビーム偏向手段として設けられたビーム偏向器46が配設されている。また、マーキングヘッド40は、図示しない集光レンズ等を備えた鏡筒48を備えている。

【0051】

本実施の形態に適用したレーザー発振管44は、CO₂レーザーであり、レー

ザー制御装置 42 からの駆動信号に基づいて一定の発振波長のレーザービーム LB を射出する。

【0052】

ビーム偏向器 46 は、例えば AOD（音響光学装置）を備えており、レーザー制御装置 42 から入力される偏向信号に基づいて、レーザー発振管 44 から射出されるレーザービーム LB を、Xレイフィルム 12 の幅方向に沿って偏向しながら、プリントロール 30 に巻き掛けられる Xレイフィルム 12 へ向けて射出する。

【0053】

このレーザービーム LB は、鏡筒 48 を通過することにより、集光されて Xレイフィルム 12 上で所定のスポット径となるように照射される。

【0054】

Xレイフィルム 12 は、レーザービーム LB が照射されることにより乳剤層 16 に溶解、蒸散が生じる過程で多数の微小な気泡が生じる。Xレイフィルム 12 では、この多数の気泡が生じることにより、気泡間の境界膜で光の乱反射が生じ、未現像か現像済みか、あるいは濃度の濃淡にかかわらず、認識可能なドットが形成される。

【0055】

マーキング装置 10 では、このドットの配列により文字や記号等を形成すると共に、これらの文字や記号等を所定間隔で並べた文字列をマーキングパターン MP として Xレイフィルム 12 に形成するようにしている。

【0056】

レーザー制御装置 42 は、レーザー発振管 44 へ駆動信号を出力することにより、このレーザー発振管 44 を駆動している状態で、Xレイフィルム 12 に形成すべきマーキングパターン MP に応じたパターン信号が、例えば巻取り制御装置 38 から入力されることにより、このパターン信号に応じてビーム偏向器 46 に偏向信号を出力する。

【0057】

これにより、プリントロール 30 に巻き掛けられた Xレイフィルム 12 には、

形成すべきマーキングパターンMPに応じてレーザービームLBが走査される。

【0058】

このとき、レーザー制御装置42は、サクシヨンドラム26に設けているロータリーエンコーダーから出力されるパルス信号に基づいてXレイフィルム12の搬送長を監視して、搬送長が所定長さに達する毎にビーム偏向器46へ偏向信号を出力する。

【0059】

これにより、マーキング装置10では、Xレイフィルム12に所定間隔でマーキングパターンを形成するようにしている。すなわち、マーキング装置10では、図2(B)に示すように、Xレイフィルム12の搬送方向(図2(B)の矢印A方向)を副走査方向とし、レーザービームLBの走査方向を主走査方向として、レーザービームLBを照射することにより、ドット状のマーキングパターンMPを形成するようにしている。なお、図2(B)では、一例として5×5のドット配列でアルファベットを形成したマーキングパターンMPを示している。

【0060】

このようなXレイフィルム12を幅方向の中間部で裁断(スリット)するときには、このスリット位置であるスリットライン50(図2(B)、図3参照)を挟んだ両側のそれぞれにマーキングパターンMPを形成する。このとき、スリットライン50を挟んで天地の向きが逆となるマーキングパターンMPを形成することも可能である。

【0061】

Xレイフィルム12上に、視認性の高いマーキングパターンMPを形成するときには、個々のドットの視認性が高いことが必要であり、このようなドットを形成するためのレーザービームLBの照射時間は、レーザー発振管44の発振波長(レーザービームLBの波長)が、9 μ m帯(例えば9.3 μ m、9.6 μ mなどの波長)では、例えば1 μ sec～15 μ secの範囲となり、レーザー発振管44の発振波長が、10 μ m帯(例えば10.6 μ m)のときには、レーザービームLBの照射時間を、例えば5 μ sec～18 μ secとすることができる。

【0062】

また、ドット径としては、0.18mm以上であることが好ましく、0.2mm以上であることがより好ましい。マーキングヘッド40では、このようなドット径を形成するために、Xレイフィルム12上に照射されるレーザービームLBのスポット径が約0.2mm以上となるようにしている。

【0063】

また、マーキングパターンMPの視認性は、ドット径のみならずドット間の中心間隔であるドットピッチも影響し、視認性の高いマーキングパターンMPを形成するために、マーキング装置10では、ドット径Dに対するドットピッチPの比である P/D が、1.5以下となるようにしている。

【0064】

一方、マーキング装置10では、Xレイフィルム12へのレーザービームLBの照射に先立って、レーザー発振管44を駆動し、所定のタイミングでXレイフィルム12の搬送を開始し、Xレイフィルム12の搬送長が所定長さに達する毎に、マーキングパターンMPのパターン信号に応じた偏向信号を、ビーム偏向器46へ出力することにより、レーザービームLBをXレイフィルム12に照射する。

【0065】

図4には、レーザー発振管44で発振するレーザービームLBの出力変化の一例を示している。マーキングヘッド40に設けているレーザー発振管44は、駆動信号が入力されることにより、レーザービームLBの発振を開始する。

【0066】

このとき、レーザー発振管44は、駆動開始直後がレーザービームLBの出力ピークとなり、時間経過に伴って出力が低下して、定常出力 P_a を出力する状態となる。なお、本実施の形態では、レーザー発振管44の定常出力状態を、レーザービームLBの出力変化が、定常値 P_a の±3%以内の状態としている。

【0067】

Xレイフィルム12では、出力が定常状態のレーザービームLBが照射されることにより適正なドットが形成されるようにレーザービームLBの照射時間が設定されていると、レーザービームLBの出力が大きいと、乳剤層16に必要以上

に大きなエネルギーが供給されてしまい、ドットの視認性を低下させてしまう。

【0068】

すなわち、Xレイフィルム12では、レーザービームLBの出力が多き過ぎると、乳剤層16の溶融、蒸散が進行してしまい、ベース層14が露出するなどして、ドットの視認性が低下してしまう。

【0069】

このようなドットの視認性の低下は、ドット配列によって形成する文字や記号等にドットの欠落等による視認性の低下、仕上り品質の低下を生じさせてしまう。

【0070】

また、Xレイフィルム12に照射されるレーザービームLBは、定常出力状態で、図5(A)に示すように、強度がビーム中心(図5(A)で一点鎖線で示す)にピークを持つガウス分布となるガウシアンビームとなっている。このガウシアンビームでは、強度がピーク値に対して約86.5%下がったライン(図5(A)に破線で示す)がビーム径となっており、このビーム径に応じてXレイフィルム12にドットが形成される。

【0071】

これに対して、レーザー発振管44の駆動開始直後で出力が不安定な状態では、レーザービームLBの強度分布が、ガウシアンビームとならずに、例えば、図5(B)に示すように、複数の強度ピークを持つ分布となることがある。なお、図5(A)及び図5(B)では、横軸がビーム径方向となっている。

【0072】

このような強度分布のレーザービームLBがXレイフィルム12に照射されてしまうと、適正な位置に適正な数のドットが形成されなくなってしまう。

【0073】

これにより、例えば、マーキングパターンMPとして、図5(C)に示す如き文字列をXレイフィルム12に形成しようとしたときに、図5(D)に示すように、本来の位置と異なる位置に複数のドットが形成されてしまうことがある。

【0074】

このようなドット品質の低下の発生を防止するために、マーキング装置 1 0 では、Xレイフィルム 1 2 の加工処理に先立って、マーキングヘッド 4 0 のレーザー発振管 4 4 の駆動、すなわち、レーザービーム L B の発振を開始し、レーザー発振管 4 4 の出力が安定するように予め設定した時間が経過した後に、Xレイフィルム 1 2 の加工処理、すなわち、Xレイフィルム 1 2 の搬送を開始するようにしている。また、Xレイフィルム 1 2 の搬送を停止して、Xレイフィルム 1 2 に対する加工処理を中断または終了するときには、所定時間経過するまでは、レーザー発振管 4 4 の発振動作を停止しないようにしている。

【 0 0 7 5 】

このとき、マーキング装置 1 0 では、レーザー発振管 4 4 によるレーザービーム L B の発振を開始してから Xレイフィルム 1 2 の搬送を開始するまでの時間を、レーザー発振管 4 4 の出力が安定するまでの時間に基づいて設定している。

【 0 0 7 6 】

マーキング装置 1 0 では、レーザー発振管 4 4 の駆動を開始してから Xレイフィルム 1 2 の搬送を開始するまでの時間を、一例として、レーザー発振管 4 4 でレーザービーム L B の発振を開始してから、レーザー発振管 4 4 の出力が定常状態に達して安定するまでの時間に 1 割程度の余裕を持たせた時間 T_0 に設定している。

【 0 0 7 7 】

これにより、マーキング装置 1 0 では、Xレイフィルム 1 2 を搬送しながらマーキングパターン M P を形成するときに、Xレイフィルム 1 2 に照射するレーザービーム L B の出力が安定した状態となるようにしている。

【 0 0 7 8 】

また、Xレイフィルム 1 2 の搬送を停止するときには、この時間 T_0 に、さらに余裕を持たせた時間の間は、レーザー発振管 4 4 の作動を停止しないようにしており、これにより、ロール 2 0 等の交換をした後に、直ちに Xレイフィルム 1 2 の加工処理を開始できるようにしている。

【 0 0 7 9 】

図 6 に示すように、マーキングヘッド 4 0 には、鏡筒 4 8 内にレーザービーム

L Bのエネルギーを吸収するダンパ52が設けられており、レーザー制御装置42は、レーザービームLBをXレイフィルム12に照射していない間は、レーザービームLBがダンパ52に照射されるようにビーム偏向器46に偏向信号を出力する。

【0080】

すなわち、レーザー制御装置42では、レーザー発振管44の駆動を開始すると、レーザービームLBがダンパ52に照射されるようにビーム偏向器46に偏向信号を出力し、Xレイフィルム12にマーキングパターンMPを形成するときに、ダンパ52に照射されているレーザービームLBが、Xレイフィルム12の所定位置に照射されるように偏向信号を出力する。

【0081】

このときに、レーザー制御装置42では、偏向信号を適正に制御することにより、Xレイフィルム12上に適正なドットを形成できるようにレーザービームLBの照射時間を制御するようにしている。

【0082】

なお、レーザー発振管44は、レーザービームLBを発することにより発熱する。また、レーザービームLBが照射されるダンパ52は、レーザービームLBのエネルギーを吸収することにより発熱する。

【0083】

このために、マーキングヘッド40及びマーキングヘッド40に設けている鏡筒48には、例えば水冷方式等を用いた冷却手段が形成された一般的構成となっており、これにより、マーキング装置10では、マーキングヘッド40の温度上昇によるレーザービームLBの出力変化や、レーザービームLBの偏向位置の狂い等が生じるのを防止している。

【0084】

一方、AODを用いているビーム偏向器46では、偏向信号として入力される超音波周波数に応じて、レーザービームLBを偏向する。このとき、ビーム偏向器46では、例えば中心周波数 f_0 に対して、入力された偏向信号の周波数 f に応じて偏向角が変化する。この偏向角の変化に応じて、Xレイフィルム12上へ

のレーザービームLBの照射位置が、主操作方向であるXレイフィルム12の幅方向に沿って変化する。

【0085】

図7には、偏向信号として入力される周波数 f に対する、ビーム偏向器46に用いられるAODの偏向効率の概略を示している。ビーム偏向器46（AOD）では、周波数 f が中心周波数 f_0 の近傍で偏向効率の変化が少なく、略平坦となっている。これに対して、周波数 f が中心周波数 f_0 に対して大きく変化すると、偏向効率が急激に低下する。

【0086】

このような偏向効率の低下は、レーザービームLBに減衰を生じさせ、視認性の高いドットを形成することが困難となり、ドット欠落等のマーキング不良を生じさせる。

【0087】

これを防止するために、レーザー制御装置42では、中心周波数 f_0 の近傍で、偏向効率の変化が少なく略平坦となっている領域の平均偏向効率 P_{ea} に対して、例えば偏向効率 P_e が $\pm 10\%$ の範囲（図7で二点鎖線で示す範囲）の周波数である周波数 f_a から周波数 f_b の範囲を使用するようにしている。また、マーキングヘッド40は、この周波数 $f_a \sim f_b$ の範囲で偏向されたレーザービームLBが、Xレイフィルム12上でマーキングパターンMPを形成すべき領域に照射されるように設けられている。

【0088】

これにより、マーキング装置10では、Xレイフィルム12上に均一なドットの形成が可能となっている。なお、レーザービームLBの偏向は、偏向効率 P_e が、平均偏向効率 P_{ea} に対して $\pm 10\%$ の範囲で使用することが好ましいが、レーザーマーキングを行うときの偏向効率 P_e の実用域としては、平均偏向効率 P_{ea} に対して、 $+10\% \sim -30\%$ の範囲とすることができるので、少なくともこの偏向効率 P_e の範囲でレーザービームLBの偏向を行うように設定されていることが好ましい。

【0089】

このように構成されているマーキング装置 10 では、パターン信号に基づいた偏向信号を用いてマーキングパターン MP を形成するようにしているため、パターン信号を変更することにより、X レイフィルム 12 に形成するマーキングパターン MP を容易に変更することができる。

【0090】

すなわち、マーキング装置 10 では、X レイフィルム 12 に照射するレーザービーム LB によって形成するドット配列によってマーキングパターン MP を形成するようにしているために、X レイフィルム 12 に記録したいマーキングパターン MP に応じたパターン信号を、レーザー制御装置 42 へ入力することにより、任意の文字や記号等をマーキングパターン MP として形成することができると共に、X レイフィルム 12 に形成するマーキングパターン MP の一部ないし全部を容易に変更することができるようになっている。

【0091】

以下に、本実施の作用として、マーキング装置 10 による X レイフィルム 12 へのマーキングを説明する。

【0092】

図 8 には、マーキング装置 10 で X レイフィルム 12 に対してマーキング処理（加工処理）を行うときの処理の概略を示している。

【0093】

マーキング装置 10 では、例えば上位の生産管理装置等から X レイフィルム 12 に対するマーキング加工が指示されたり、ロール 20 が装填された状態で運転スイッチが操作されるなどして、処理開始要求が入力されることにより、図 8 に示すフローチャートの最初のステップ 100 で肯定判定されて、X レイフィルム 12 に対するマーキング加工を開始する。

【0094】

マーキング装置 10 に設けている巻取り制御装置 38 では、ステップ 100 で肯定判定されることにより、ステップ 102 へ移行して、まず、レーザー制御装置 42 へ、レーザー発振管 44 の作動を要求する発振開始信号を出力する。

【0095】

図 9 には、レーザー制御装置 4 2 でのマーキングヘッド 4 0 を用いたマーキング処理の概略を示している。

【 0 0 9 6 】

このフローチャートでは、最初のステップ 1 2 0 で、巻取り制御装置 3 8 から発振開始信号が入力されたか否かを確認しており、前記した図 8 のステップ 1 0 2 で、巻取り制御装置 3 8 がレーザー制御装置 4 2 へ発振開始信号を出力することにより、このフローチャートのステップ 1 2 0 で肯定判定する。

【 0 0 9 7 】

これにより、ステップ 1 2 2 へ移行して、レーザー発振器 4 4 へ駆動信号を出力して、レーザー発振器 4 4 でのレーザービーム L B の発振を開始する。このとき、レーザー制御装置 4 2 では、レーザービーム L B が鏡筒 4 8 内に設けているダンパ 5 2 へレーザービーム L B が照射されるようにビーム偏向器 4 6 へ偏向心を出力する。

【 0 0 9 8 】

次のステップ 1 2 4 では、レーザー発振器 4 4 によるレーザービーム L B の発振を開始してから経過時間が、予め設定している時間 T_0 に達しか否かを確認し、経過時間が時間 T_0 に達して、ステップ 1 2 4 で肯定判定されると、ステップ 1 2 6 へ移行して、巻取り制御装置 3 8 へ処理開始信号を出力する。

【 0 0 9 9 】

このときの時間 T_0 は、レーザー発振管 4 4 で発振したレーザービーム L B の出力が定常状態で安定するまでの時間であり、ここから、レーザー制御装置 4 2 では、レーザービーム L B の出力が安定するタイミングで、巻取り制御装置 3 8 へ処理開始信号を出力する。

【 0 1 0 0 】

図 8 に示すように、巻取り制御装置 3 8 では、ステップ 1 0 4 で発振開始信号を出力すると、次のステップ 1 0 4 では、処理開始可能信号が入力されたか否かを確認しており、レーザー制御装置 4 2 が、処理開始可能と信号を出力する（図 9 のステップ 1 2 4）と、このステップ 1 0 4 で肯定判定して、次のステップ 1 0 6 へ移行し、サクシヨンドラム 2 6 等の回転駆動を開始することにより、ロー

ル 20 から X レイフィルム 12 を引出しながら、この X レイフィルム 12 の搬送を開始する。

【0101】

すなわち、図 10 に示すように、マーキング装置 10 では、レーザー発振管 4 によるレーザービーム LB の発振を開始してから、時間 T_0 だけ経過することにより、X レイフィルム 12 へのマーキングが可能となり、このタイミングで X レイフィルム 12 に対する加工処理のための搬送を開始する。

【0102】

一方、図 9 に示すように、レーザー制御装置 42 へ、処理開始可能信号を出力すると、ステップ 128 へ移行して、マーキング処理を行う。

【0103】

このマーキング処理は、サクシヨンドラム 26 に設けている図示しないロータリーエンコーダの出力から X レイフィルム 12 の搬送速度及び搬送長等を監視しながら行われ、巻取り制御装置 38 が X レイフィルム 12 の搬送を開始すると、この X レイフィルム 12 の搬送長が所定長さに達する毎に X レイフィルム 12 にレーザービーム LB を照射して、X レイフィルム 12 に所定間隔でマーキングパターン MP を形成する。

【0104】

図 11 (A) に示すように、マーキングヘッド 40 に設けているレーザー発振管 44 は、レーザービーム LB の発振を継続している状態であり、これにより、レーザービーム LB の出力が安定した状態となっている。

【0105】

この状態で、レーザー制御装置 42 は、X レイフィルム 12 の搬送長が所定長に達することにより、マーキング信号を発生（マーキング信号オン）する。これによりレーザー制御装置 42 は、マーキングパターン MP のパターン信号に基づいて、ビーム偏向器 46 へ偏向信号を出力する。

【0106】

ダンパ 52 に照射されていたレーザービーム LB は、マーキングパターン MP のパターン信号に基づいて偏向されることにより、X レイフィルム 12 へ向けて

偏向されて、Xレイフィルム12に照射される。

【0107】

これにより、図11(B)に示すように、レーザービームLBは、搬送方向（副走査方向）であるXレイフィルム12の長手方向（図11(B)の矢印L方向）及び、主走査方向であるXレイフィルム12の幅方向（図11(B)の矢印W方向）に沿って照射位置が偏向される。

【0108】

このとき、レーザー制御装置42では、ビーム偏向器46(AOD)の偏向効率が略一定の領域を使用して、レーザービームLBを偏向するようにしており、これにより、Xレイフィルム12には、図11(C)に示す如き、視認性の高いドット配列による文字等が形成される。なお、図11(B)及び図11(C)では、アルファベットの「A」を、5×5のドット配列で形成した例を示している。

【0109】

一方、図8に示すように、巻取り制御装置38では、ステップ108で所定停止信号が入力されたか否かを確認している。

【0110】

ここで、ロール20の交換や装置の稼働停止等のために停止信号が入力されることにより、ステップ108で肯定判定されると、ステップ110へ移行してXレイフィルム12の搬送を停止し、次のステップ112では、図示しないタイマーをリセット／スタートすることにより、停止時間Tの計測を開始する。

【0111】

また、ステップ114では、この停止時間Tが、予め設定している時間 T_I に達したか否かを確認し、ステップ116では、次の処理開始要求が入力されたか否かを確認している。

【0112】

ここで、停止時間Tが時間 T_I に達したときには、ステップ114で肯定判定して、ステップ118へ移行し、レーザー制御装置42へレーザー発振管44の発振停止信号を出力する。

【0113】

図9に示すように、レーザー制御装置42では、Xレイフィルム12へのマーキング処理（ステップ128）を行いながら、ステップ130で発振停止信号が入力されたか否かを確認し、巻取り制御装置38が、図8のステップ118で発振停止信号を出力することにより、ステップ130で肯定判定してステップ132へ移行し、レーザー発振管44の発振を停止する。

【0114】

これに対して、図8のフローチャートでは、停止時間Tが時間 T_I に達する前に、処理開始信号が入力されることにより、ステップ116で肯定判定してステップ106へ移行する。

【0115】

これにより、Xレイフィルム12の搬送が開始され、このXレイフィルム12の搬送に伴ったマーキング処理が実行される。

【0116】

すなわち、図10に示すように、マーキング装置10では、停止時間Tが時間 T_I に満たないで、Xレイフィルム12の搬送を開始するときには、レーザー発振管44によるレーザービームLBの発振を継続させて、Xレイフィルム12へのマーキングが可能な状態を保持する。

【0117】

これに対して、停止時間Tが、時間 T_I を越えたときには、レーザー発振管44の作動を停止させる。

【0118】

マーキング装置10では、停止時間Tが長いときには、レーザー発振管44の発振を停止するが、停止時間Tが短いときには、レーザー発振管44の発振を継続することにより、Xレイフィルム12に対する処理開始指示が入力されたときに、迅速にXレイフィルム12の処理を開始できるようにしている。

【0119】

すなわち、マーキング装置10では、レーザー発振管44が発振を停止している状態からXレイフィルム12の処理を開始するときには、レーザー発振管44

の出力が安定するまで、処理の開始を遅らせるようにしている。

【0120】

このために、Xレイフィルム12の処理停止信号が入力される毎にレーザー発振管44の発振を停止させていると、Xレイフィルム12の処理開始指示が入力されても、すぐにXレイフィルム12の処理を開始することができない。

【0121】

このために、時間 T_I を設定して、停止時間 T がこの時間 T_I を越えるほど長いときにのみ、レーザー発振管44の発振を停止させるようにすることにより、停止時間 T が短いときには、迅速にXレイフィルム12の処理を再開できるようにしている。

【0122】

このような時間 T_I は、時間 T_0 に基づいて設定することができ、例えば、時間 T_I を少なくとも時間 T_0 より長く設定しておけばよく、また、マーキング装置10の運転状態に基づいて設定したものであることがより好ましい。

【0123】

すなわち、マーキング装置10を運転する上で、ロール20の交換等のために5分程度の停止が頻繁にあるときには、時間 T_I を少なくとも5分以上でかつ時間 T_0 より長くなるように設定すればよい。

【0124】

これにより、マーキング装置10で頻繁に生じる比較的短時間の停止毎に、レーザー発振管44の立ち上げを行う必要が生じることによる作業効率の低下を防止することができる。

【0125】

これにより、マーキング装置10では、レーザー発振管44によって発振したレーザービームLBをXレイフィルム12に照射して、Xレイフィルム12にマーキングパターンMPを形成するときに、安定した出力強度のレーザービームLBをXレイフィルム12の照射するので、Xレイフィルム12に高品質のドットを形成することができ、これにより、視認性の高いマーキングパターンMPを記録することができる。

【0126】

なお、以上説明した本実施の形態は、本発明の構成を限定するものではなく、例えば、本実施の形態では、レーザー発振手段としてCO₂レーザーを発振するレーザー発振管44を用いて説明したが、レーザー発振手段としては、これに限らず、YAGレーザー等の従来公知の任意のレーザー光を発するものを適用することができる。

【0127】

また、本実施の形態では、レーザー発振管44によるレーザービームLBの発振を開始してからレーザービームLBの出力が安定するまでの時間T₀に基づいて、Xレイフィルムの搬送処理を開始するようにしたが、Xレイフィルム12の処理の開始は、これに限るものではない。

【0128】

例えば、Xレイフィルム12の搬送を開始してから、実際にレーザービームLBを照射するタイミングに達するまでの時間を見越して、Xレイフィルム12の搬送処理を開始するようにしてもよい。すなわち、レーザー発振管44の発振を開始してから、時間T₀だけ経過したときに、Xレイフィルム12へレーザービームLBが照射されるように、Xレイフィルム12の搬送処理（加工処理）を開始するようにしてもよい。

【0129】

また、このような時間T₀は、Xレイフィルム12への試験的な印字を行って、印字した各ドットの視認性を確認することにより設定するものであってもよい。

【0130】

また、本実施の形態では、時間T₀を設定して、この時間T₀に基づいてXレイフィルム12の加工処理を行うようにしたが、本発明は、少なくともレーザー発振管44の発振出力が安定するタイミングで、レーザービームLBをXレイフィルム12へ照射し得るものであればよい。

【0131】

ここから、例えば、センサによってレーザー発振管44から発振出力されるレ

レーザービームLBをモニタないし測定して、このモニタ結果ないし測定結果からレーザー発振管44の出力が安定したタイミングでXレイフィルム12の加工処理を開始するようにしてもよい。

【0132】

さらに、本実施の形態では、時間 T_I をマーキング装置10の稼動状態及び時間 T_0 に基づいて設定するようにしたが、これに限らず、例えば、マーキング装置10が接続される上位の生産管理装置（生産管理コンピュータ）等によって、マーキング装置10の稼動を管理するときに、レーザー発振管44の駆動を合せて管理するようにしてもよい。

【0133】

すなわち、上位の生産管理コンピュータが、Xレイフィルム12の加工処理の進行に合わせてマーキング装置10の稼動を管理するときに、レーザー発振管44の発振開始及び発振停止を合せて管理するようにしてもよい。

【0134】

また、本実施の形態では、マーキングヘッド40の鏡筒48内にダンパ52を設けて、このダンパ52へレーザービームLBを照射することにより、レーザー発振管44の発振を継続させているときに、不必要にレーザービームLBがXレイフィルム12に照射されてしまうのを防止したが、本発明の構成はこれに限るものではない。

【0135】

例えば、図12（A）に示すように、レーザー発振管44とビーム偏向器46の間で、レーザービームLBの光路上にレーザービームLBを反射するミラー54を設けると共に、ミラー54によるレーザービームLBの反射方向にダンパ56を設け、通常は、ミラー54によってレーザービームLBがダンパ56へ照射されるようにし、Xレイフィルム12のマーキングタイミングに合わせて、レーザービームLBがビーム偏向器46へ入射されるようにしてもよい。

【0136】

これにより、少なくとも鏡筒48内に熱源がなくなるので、鏡筒48の冷却が不要となる。また、レーザービームLBがダンパ56に照射されるようにビーム

偏向器 46 へ偏向信号を出力し続ける必要もなくなる。

【0137】

また、図 12 (B) に示すように、鏡筒 48 外で、X レイフィルム 12 へのレーザービーム LB の照射領域を外れた位置にダンパ 58 を設けるようにしてもよく、これにより、鏡筒 48 やマーキングヘッド 40 がレーザービーム LB によって不必要に発熱してしまうのを抑えることができ、また、鏡筒 48 内に熱源がなくなるので、鏡筒 48 の冷却が不要となる。

【0138】

さらに、図 13 (A) 及び図 13 (B) に示すように、レーザー制御装置 42 内にダンパ 60 を設けるようにしてもよい。このときには、図 13 (A) に示すように、レーザー発振管 44 とビーム偏向器 46 との間にミラー 54 を配置すると共に、ミラー 54 によるレーザービーム LB の反射方向にミラー 62 を配置して、レーザービーム LB がレーザー制御装置 42 に設けたダンパ 60 に照射されるようにしてもよい。

【0139】

また、図 13 (B) に示すように、鏡筒 48 外で、X レイフィルム 12 へのレーザービーム LB の照射領域を外れた位置にミラー 64 を設けて、このミラー 64 にレーザービーム LB が照射されることにより、このレーザービーム LB がレーザー制御装置 42 に設けているダンパ 60 へ向けて反射されて、ダンパ 60 に照射されるようにしてもよい。

【0140】

一般に、レーザー制御装置 10 内には、レーザー発振管 44 の駆動用電力を発生するレーザー用電源アンプが設けられると共に、このレーザー用電源アンプを冷却する水冷方式などの冷却手段が設けられている。

【0141】

ここから、このレーザー電源用アンプの冷却手段を用いて、ダンパ 60 を冷却することが可能となる。

【0142】

一方、前記した如く、本発明では、レーザー発振管 44 で発振するレーザービ

ームLBをモニタするか、レーザービームLBの出力を計測するなどによって、Xレイフィルム12の加工処理開始タイミングを判断するものであってもよい。

【0143】

ここから、レーザー発振管44の発振出力をモニタするか計測するセンサを、ダンパ60に代えてレーザー制御装置42に設けるか、ダンパ60に照射されるレーザービームLBの一部をこのセンサへ向けて反射するハーフミラーや、ダンパ60に照射されるレーザービームLBを任意のタイミングでこのセンサへ向けて反射可能とするミラーなどを設けることができる。

【0144】

これにより、レーザー制御装置42で、レーザー発振管44のモニタないし出力測定が可能となり、この測定結果に基づいたXレイフィルム12の処理開始タイミングの判断が可能となる。

【0145】

なお、以上説明した本実施の形態では、感光材料として医療用の熱現像感光材料であるXレイフィルム12を例に説明したが、これに限らず任意の構成の感光材料へのレーザーマーキングに適用することができる。

【0146】

【発明の効果】

以上説明したように本発明によれば、感光材料を搬送しながらレーザー光を照射して、多数のドットを連続的に形成するときに、それぞれのドットを、出力が安定したレーザー光によって形成することができるので、個々のドットを高品質に形成して視認性の高いマーキングパターンを感光材料に記録することができるという優れた効果が得られる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本実施の形態に適用したマーキング装置の概略構成図である。

【図2】

(A)は本実施の形態に適用したXレイフィルムの概略構成図、(B)はマーキングパターンを形成したXレイフィルムの概略図である。

【図 3】

プリントロールとマーキングヘッド近傍の要部概略斜視図である。

【図 4】

時間経過に伴うレーザー発振管の出力変化の概略を示す線図である。

【図 5】

(A) は出力が安定した状態でのレーザービームの強度変化を示す線図、(B) は出力が安定する前のレーザービームの強度変化の一例を示す線図、(C) はレーザービームの出力が安定した状態で形成したドット配列の一例を示す概略図、(D) はレーザービームの出力が安定する前に形成したドット配列の一例を示す概略図である。

【図 6】

非マーキング時のレーザービームの照射位置を示すマーキングヘッドの概略図である。

【図 7】

ビーム偏向器での偏向信号として入力される周波数に対する偏向効率の変化の概略を示す線図である。

【図 8】

Xレイフィルムに対するマーキング加工を行うときの処理の一例を示す流れ図である。

【図 9】

図 8 の処理の流れに伴うレーザー制御装置でのマーキング処理の一例を示す流れ図である。

【図 1 0】

時間経過に伴い X レイフィルムの加工処理、レーザー発振管の駆動及びマーキングの可否のタイミングの一例を示す線図である。

【図 1 1】

(A) は X レイフィルムに対する加工処理時のレーザー発振管の動作状態及びマーキング信号に対する偏向信号のタイミングの一例を示す線図、(B) は偏向信号に基づいたレーザービームの照射位置の変化の一例を示す概略図、(C) は

(B) の照射位置の変化によって X レイフィルム上に形成されるドット配列の概略図である。

【図 1 2】

(A) 及び (B) のそれぞれは非マーキング時のレーザービームの照射位置の他の例を示すマーキングヘッドの概略図である。

【図 1 3】

(A) 及び (B) のそれぞれは非マーキング時のレーザービームの照射位置の図 1 2 (A) 及び図 1 2 (B) と異なる例を示すマーキングヘッド近傍の概略図である。

【図 1 4】

(A) は適正なドットの一列を示す概略図、(B) は不適正なドットの一列を示す概略図である。

【図 1 5】

(A) はレーザー発振管を連続駆動したときの出力変化の一列を示す線図、(B) はレーザー発振管をパルス駆動したときの出力変化の一列を示す線図である。

【符号の説明】

- 1 0 マーキング装置
- 1 2 X レイフィルム (感光材料)
- 1 4 ベース層
- 1 6 乳剤層
- 2 0 ロール
- 2 6 サクシヨンドラム
- 3 0 プリントロール
- 3 8 巻取り制御装置
- 4 0 マーキングヘッド
- 4 2 レーザー制御装置
- 4 4 レーザー発振管 (発振手段)
- 4 6 ビーム偏向器 (偏向手段)

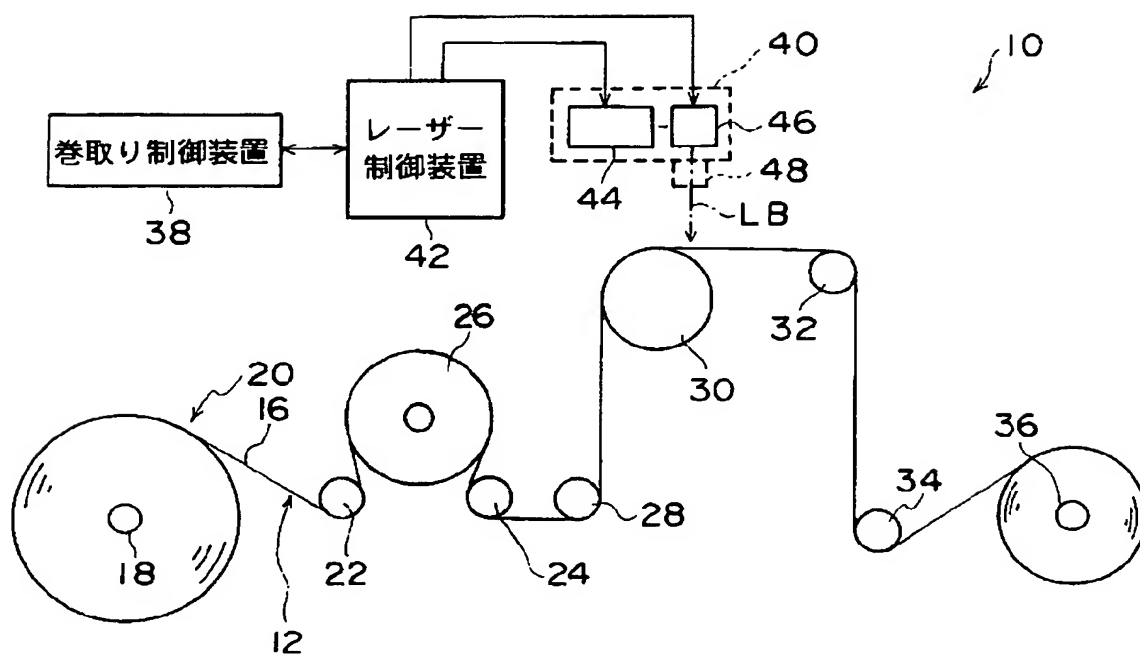
4 8 鏡筒

5 2 ダンパ

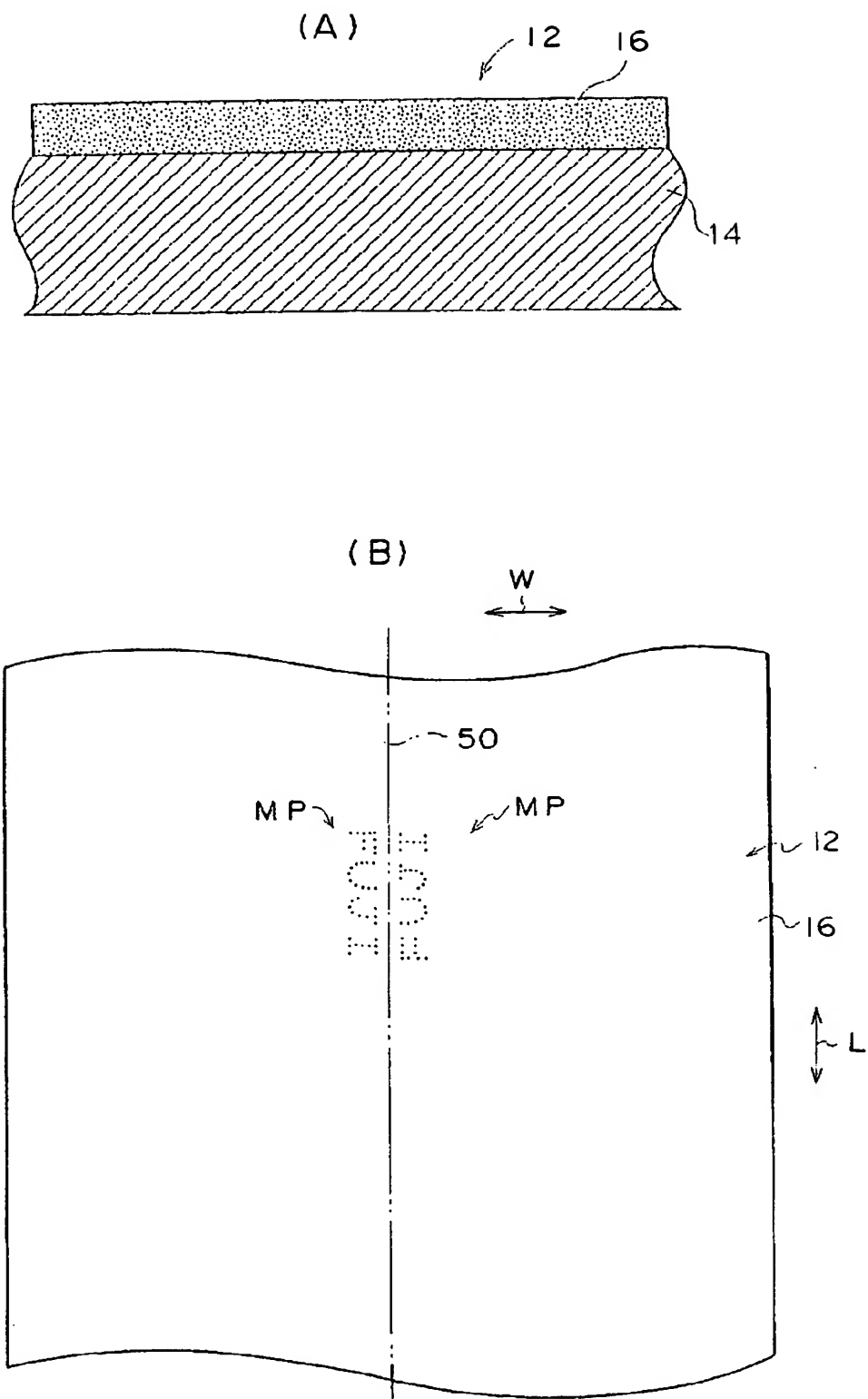
【書類名】

図面

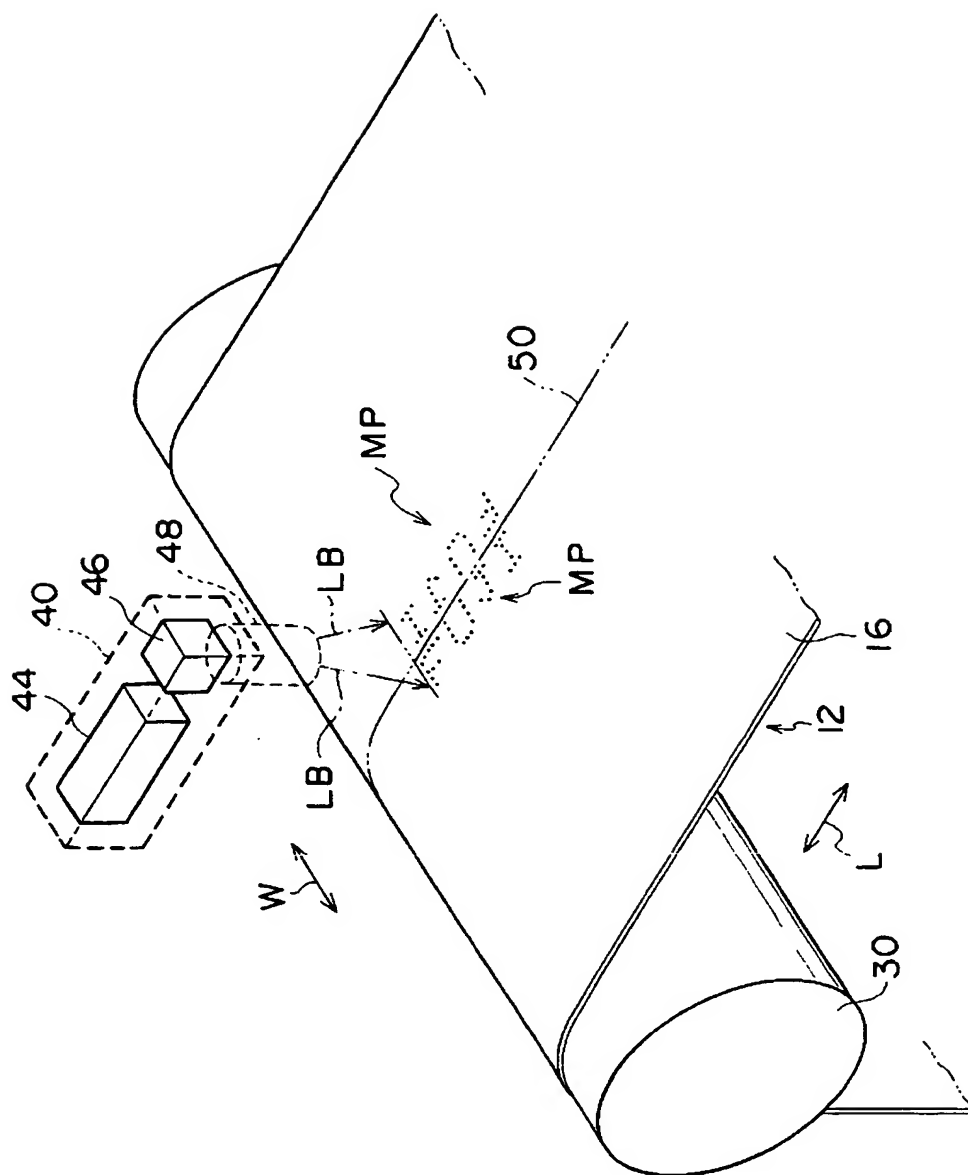
【図 1】



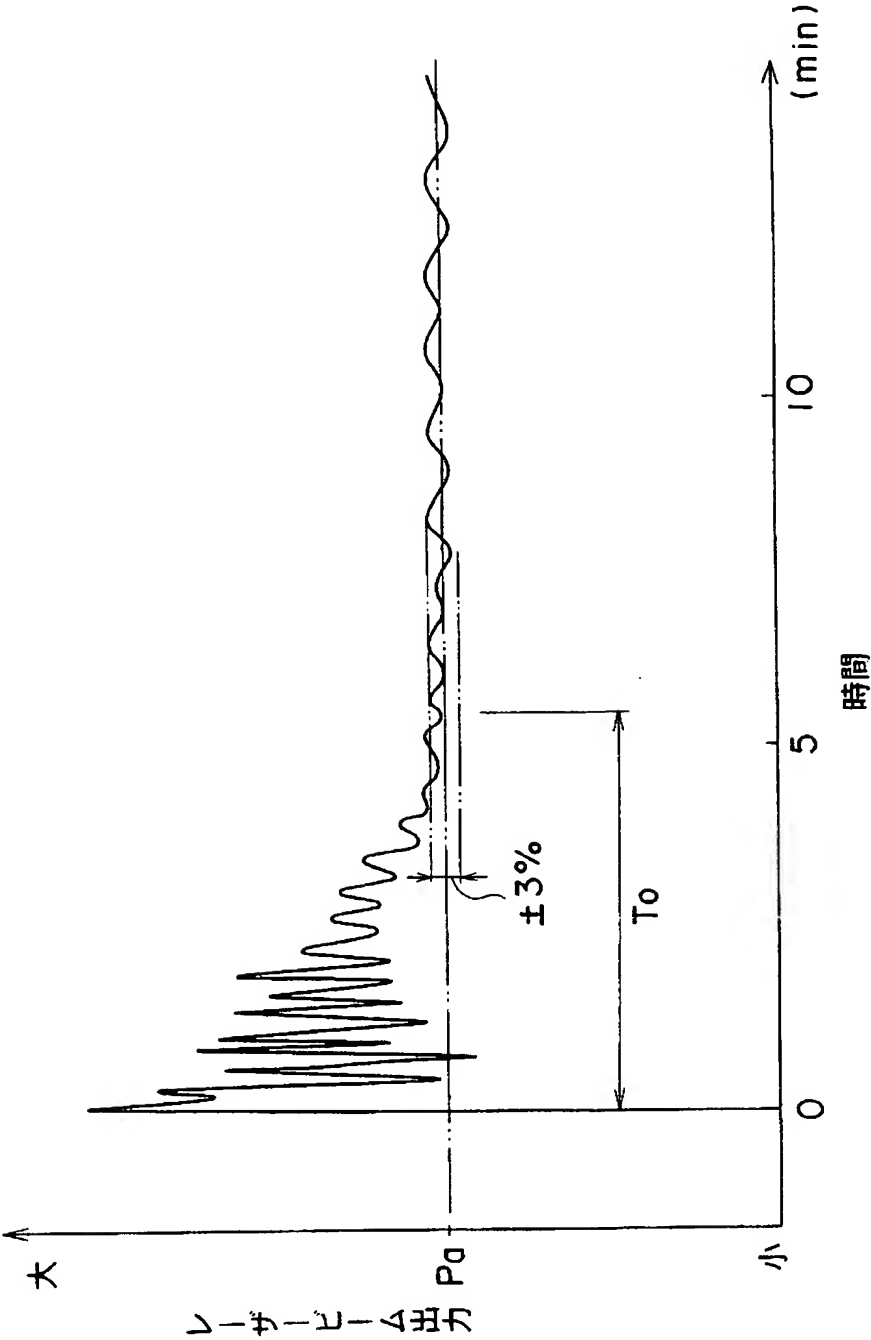
【図 2】



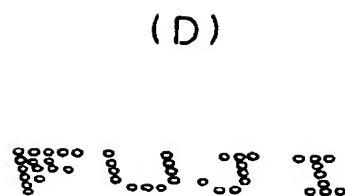
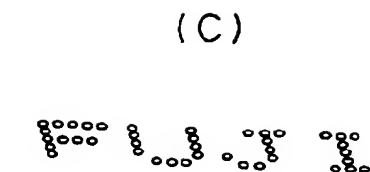
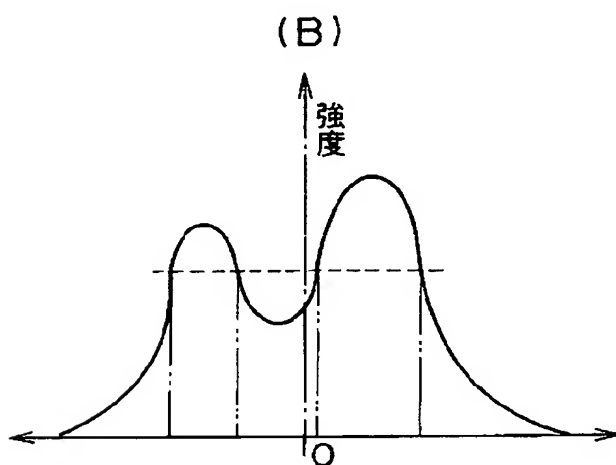
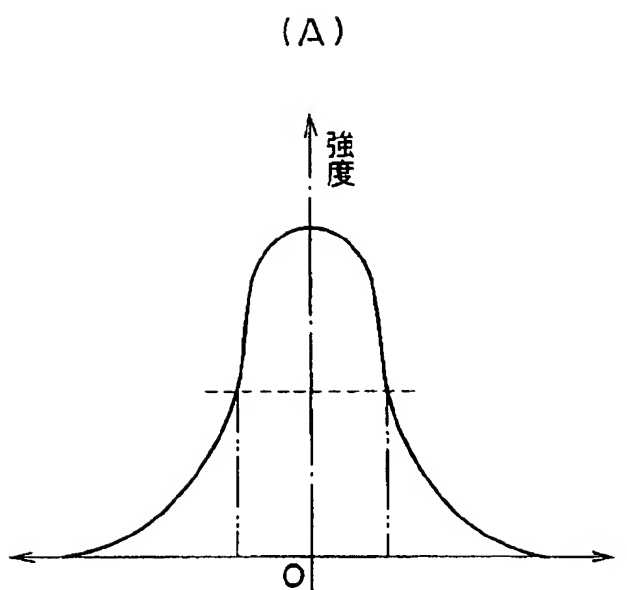
【図 3】



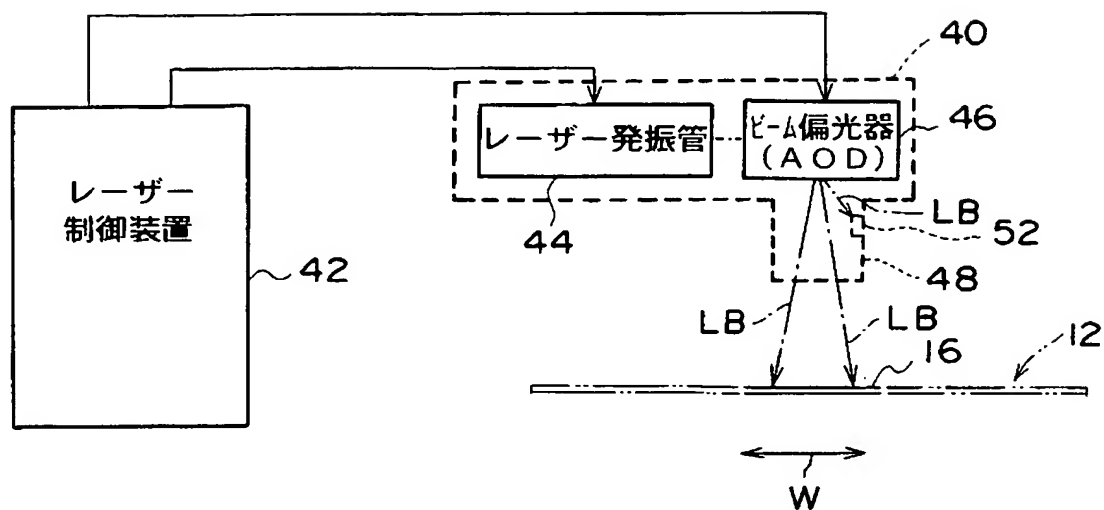
【図 4】



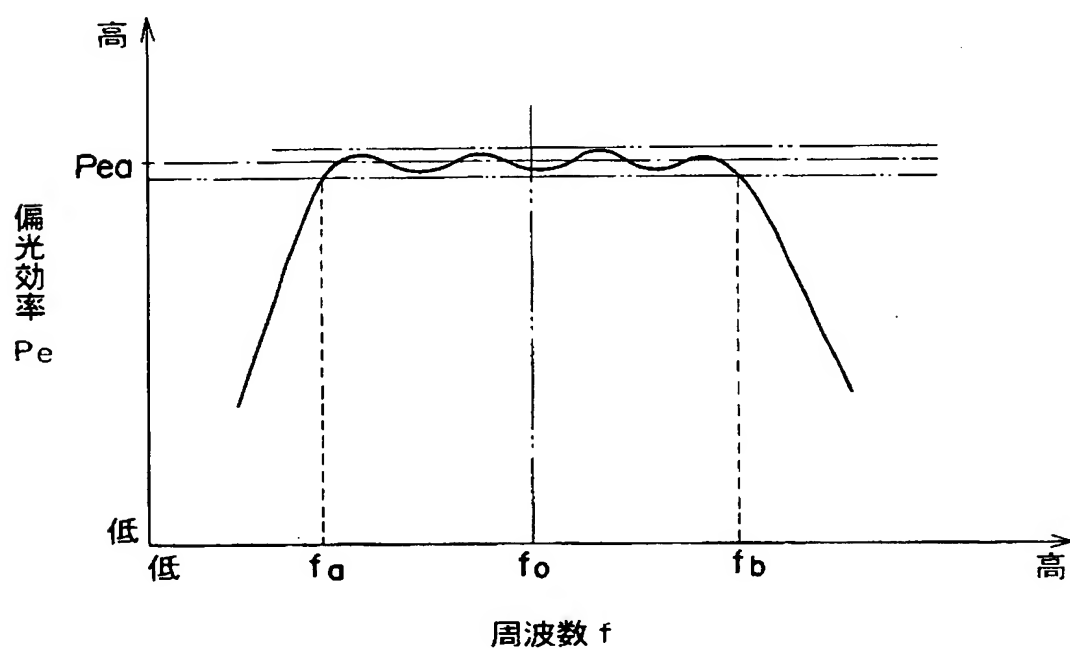
【図 5】



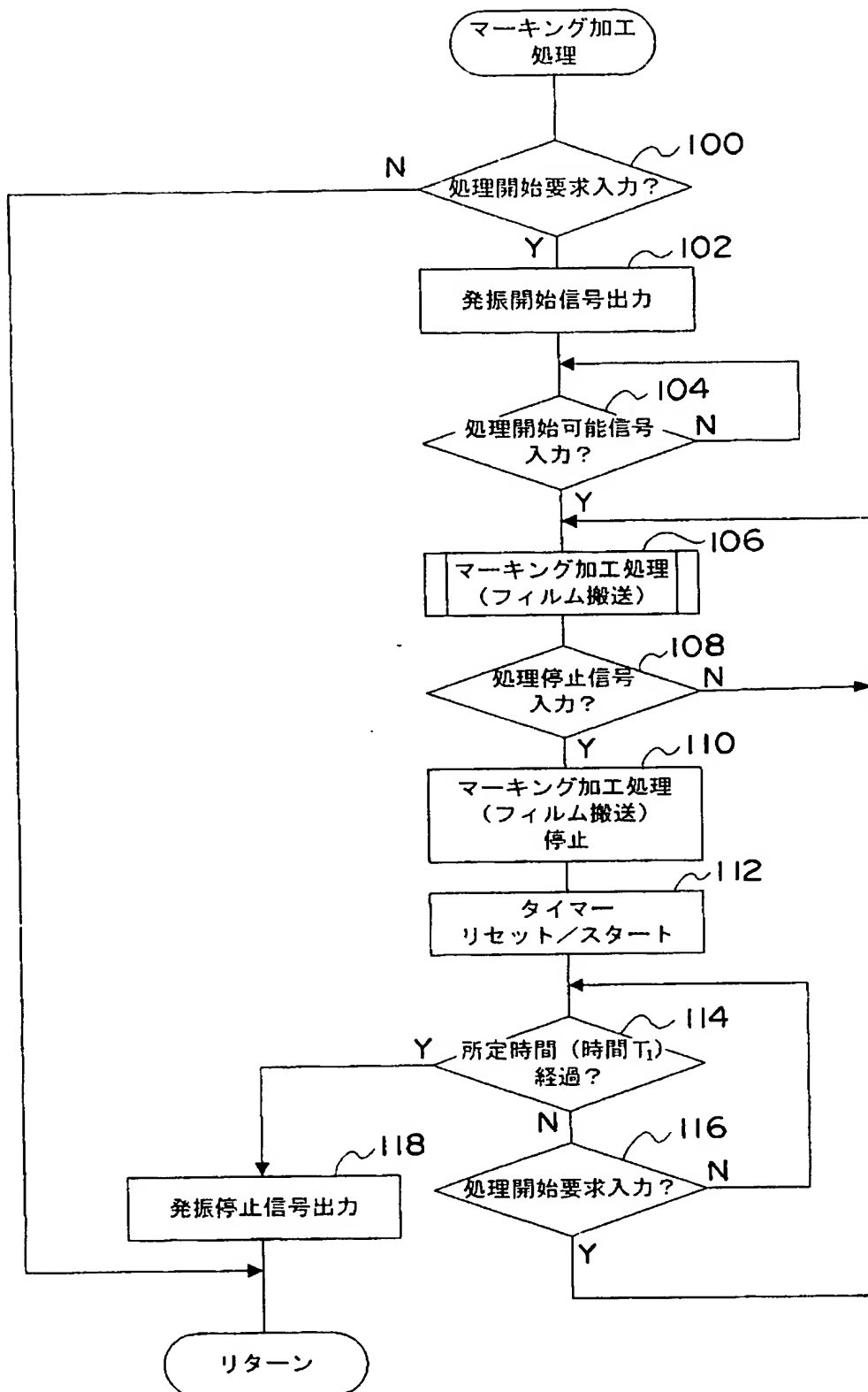
【図 6】



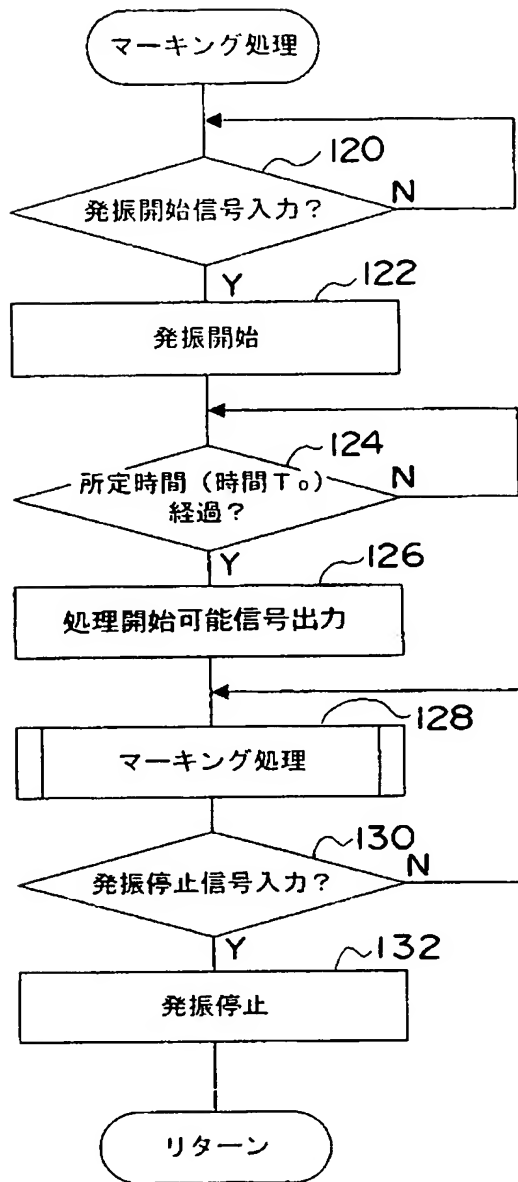
【図 7】



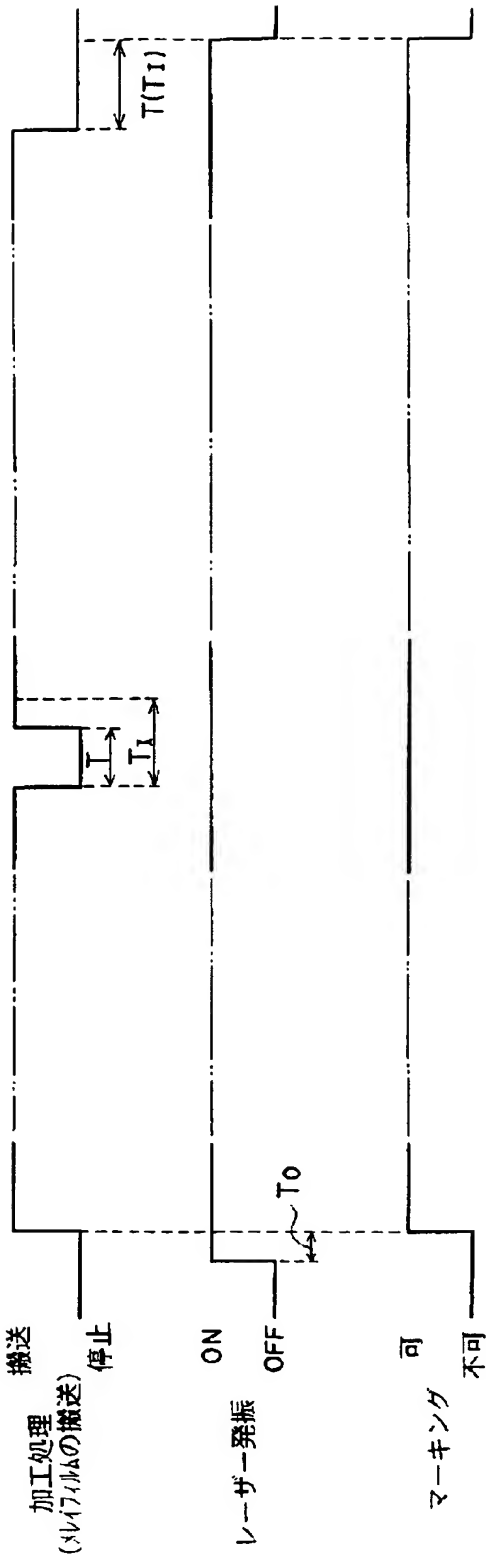
【図 8】



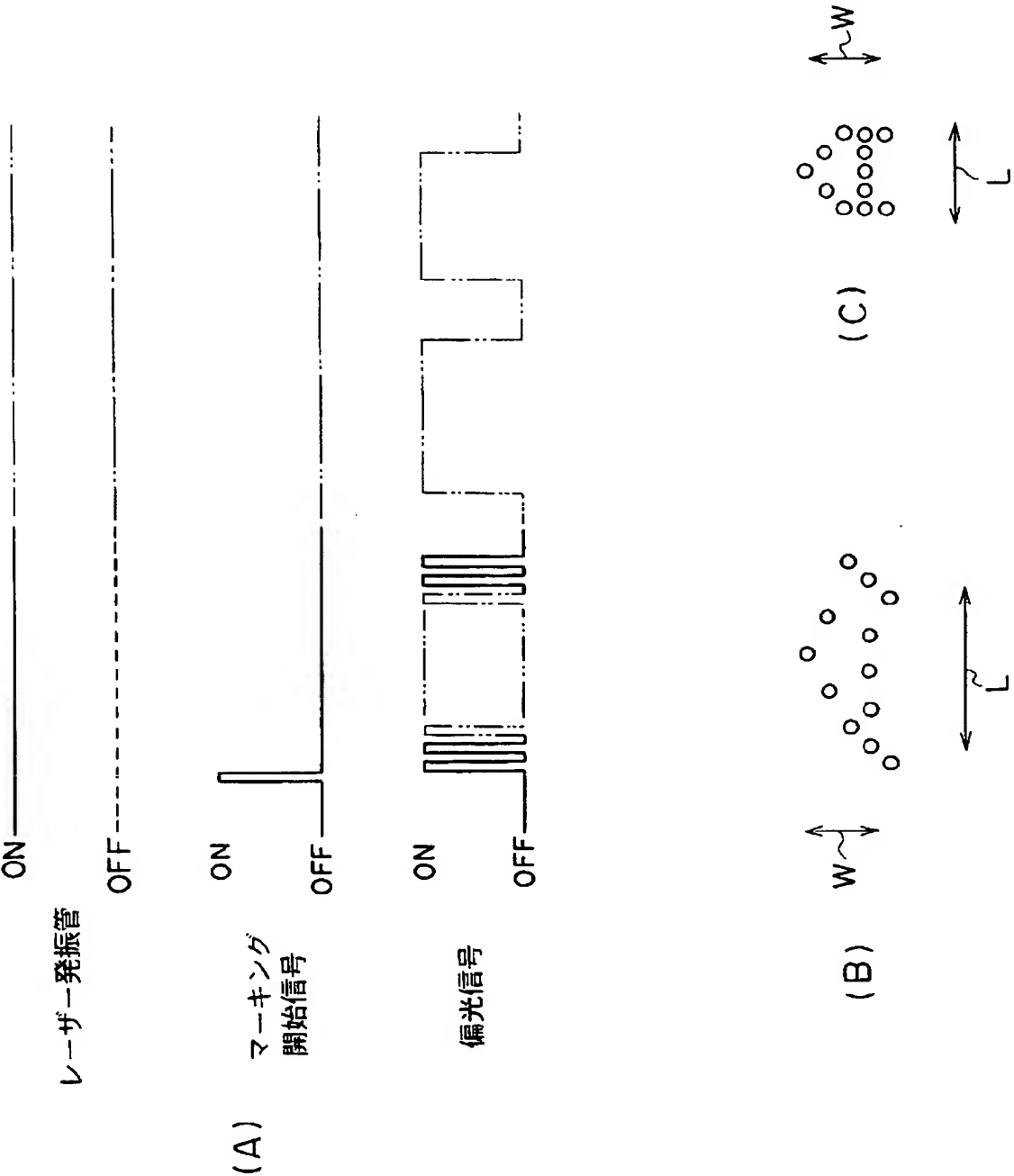
【図 9】



【図 1 0】

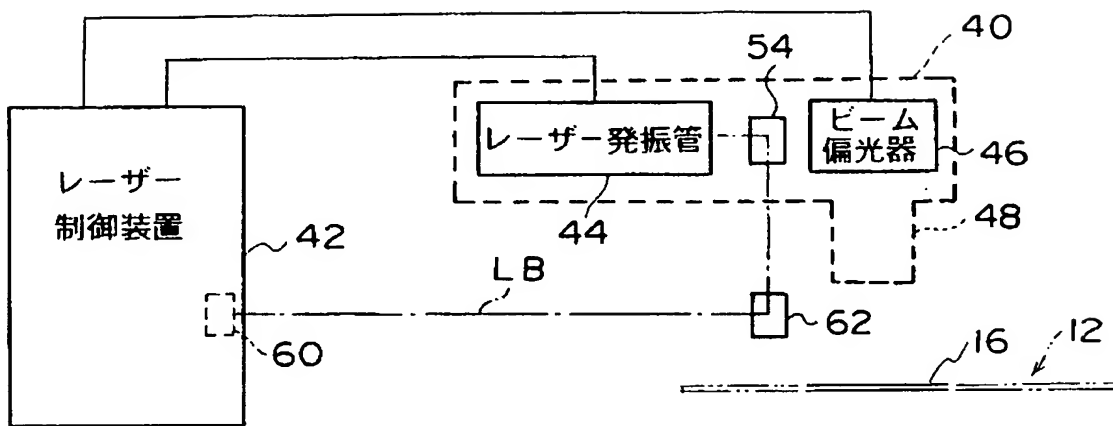


【図 11】

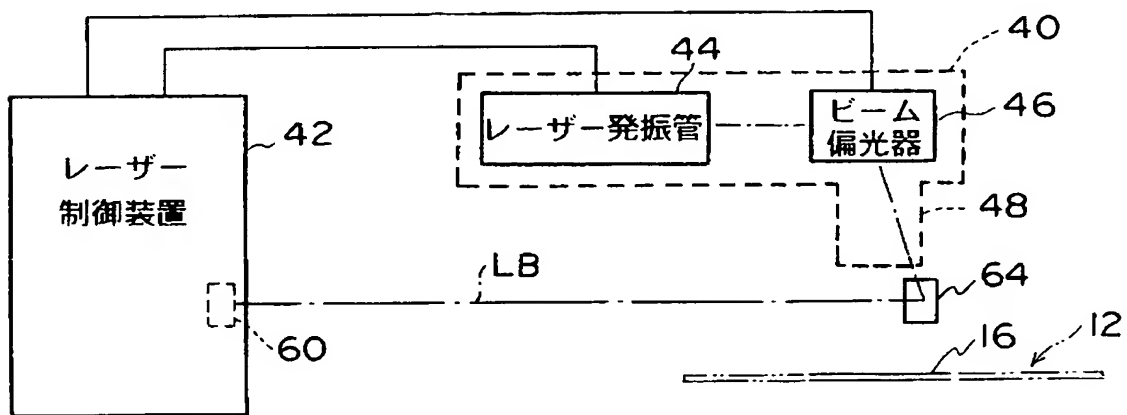


【図 13】

(A)

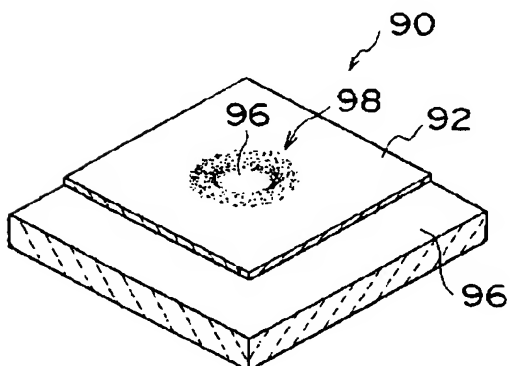


(B)

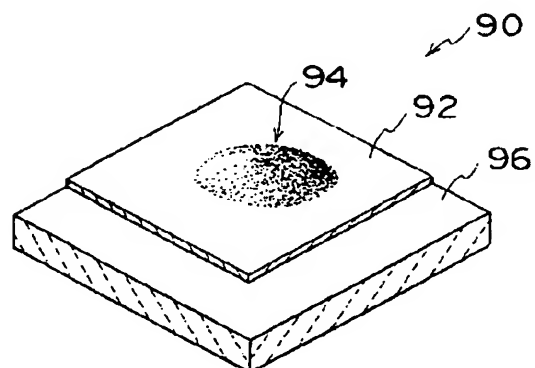


【図 14】

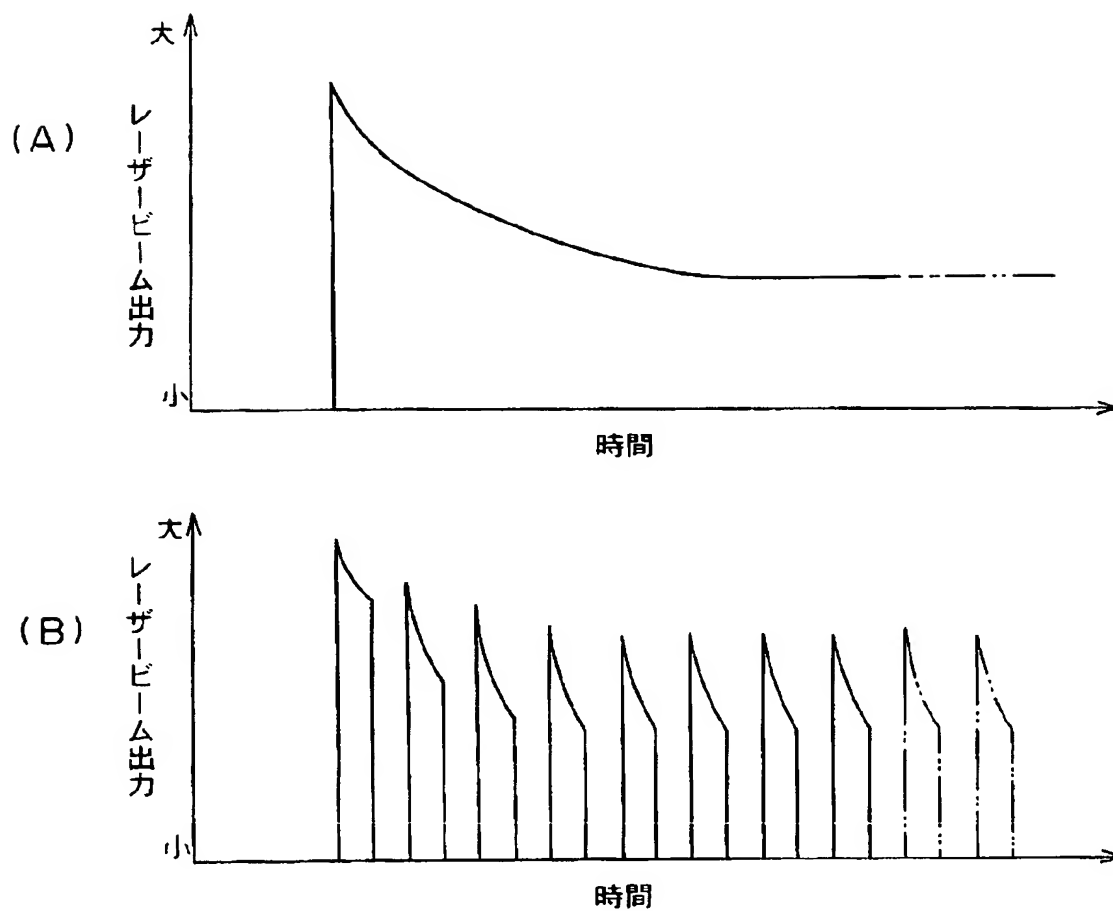
(B)



(A)



【図 15】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 感光材料にドット配列によるマーキングパターンを形成するときに、レーザー発振管の出力変化にかかわらず個々のドットを均一な品質で形成可能とする。

【解決手段】 マーキング装置では、Xレイフィルムの処理開始指示が入力されると、レーザー発振管の発振を開始し、レーザー発振管の出力が安定して処理開始可能となると、Xレイフィルムの搬送を開始し、Xレイフィルムの搬送に応じてレーザービームを照射する（ステップ100～106）。また、Xレイフィルムの搬送を停止したときには、所定時間（時間 T_I ）が経過するまでは、レーザー発振管の発振を継続させ、短時間の停止であるときには、迅速にXレイフィルムのマーキングを開始できるようにする（ステップ108～116）。

【選択図】 図8



特願 2 0 0 2 - 3 7 6 8 5 5

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 5 2 0 1]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 1 4 日

[変更理由]

新規登録

住 所

神奈川県南足柄市中沼 2 1 0 番地

氏 名

富士写真フイルム株式会社